

行业 / 机械设备应用

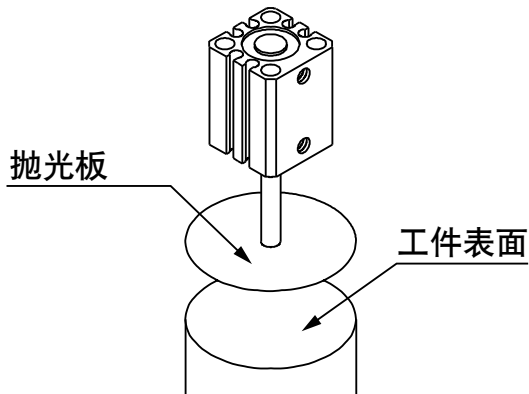
机械 / 在抛光机上的应用

产品应用

MQQT / MQML 系列 低摩擦气缸

能响应微压变动，用于推压控制

适合型号 / **MQQT · MQML**



工件的抛光

设备说明

在设计制作抛光机，安装一个圆盘型的抛光头，而抛光头在抛光作业时的伸出缩回依靠MQQ低摩擦缸来进行。抛光头的出力则靠电气比例阀和压力传感器ISE反馈的压力变化通过PLC来实时控制。

MQQ产品特点

- 使用金属密封结构，滑动阻力小
- 0.3mm/s的低速下，也可以平稳驱动
- 输出力易于控制
- 操作压力范围：0.005MPa~0.5MPa



MQQT
薄型低摩擦气缸
基本型



MQML
耐横向负载型低摩擦气缸
基本型

成功应用于

成功应用在抛光设备上。